کیہ

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-223727

Mint Ci 1

識別記号

庁内整理番号

昭和62年(1987)10月1日 43公開

G 02 F G 09 F 1/133 9/30

3 2 7

8205-2H 6731-5C

未請求 発明の数 1 審査請求 (全3頁)

9発明の名称

液晶パネル

②特 昭61-66418

學出 頸 昭61(1986)3月25日

⑦発 明者

木 亮 輔 荒

諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

セイコーエプソン株式 包出 阋

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

②代 理 弁理士 最上 務 外1名

#### 発明の名称

## 特許請求の範囲

データ級とタイミング級が格子状に配置され、 データ線とタイミング線の交点に1対の面景電極 とトランジスタが配置された基根を一方の基板と した液晶パネルにかいて、各面装電板はメイミン グ級及びデータ級の上層に形成され、かつ各面業 電低間の分離が平面的に見て少なくともタイミン グ線上あるいはデータ線上、もしくは両方の上で 行われていることを特徴とする液晶パネル。

#### 発明の詳細な説明

#### 〔意集上の利用分野〕

本発明はトランジスタを格子状に形成したいわ ゆるアクティブマトリクス基板を用いた被晶パネ ルの包括構造に関する。

(従来技術)

従来のアクテイプマトリクス基板は、SID DIGEST P 1 5 6 の様に画素電板 4 ビデータ練りろとを同時に形成し、年2 図に 平面図を示したようにデータ機13と両常常療 1 4 は平面的に隙間を有している。

また、毎3図に示すよりにタイミング線12と 画景観復14を同時に形成していた。年3図はア モルフアスシリコントランジスタの一般的な構造 であり、ゲート22上にゲート絶級膜23、アモ ルフアスSi21の康化形成してある。兩条電極 1.4 とトランジスタとはメタル24で毎晩されて おりメタル24及びデータ練13がそれぞれドレ イン、ソースを形成している。

以上のようなアクティブマトリクス基板と透明 導電膜による電像形成した基板とをそれぞれ配向 処理したのち所定の間隙を保持して、その隙間に 液晶を封入して液晶パネルとなしていた。

〔発明が解決しようとする間関点〕

しかし前述の従来技術では面景電板とタイミン グ様やデータ機との間に形成された間隙のため、

そこで本発明はこのような問題点を解決するもので、その目的とするところは、画素占有率を高め、データ線やタイミング線から液晶が影響を受けない、高コントラストかつ高透過率の液晶パネルを提供することにある。

## [問題を解決するための手段]

本発明の液晶パネルは、液晶パネルを構成する アクテイプマトリクスの画素電極をデータ線及び タイミング線の上層に絶縁膜をはさんで形成され

置に開口部を形成し、さらにソース線3を形成す る。ゲート電極配線2及びソース線3はそれぞれ タイミング様2、データ綴るであり、タイミング 繰2及びデータ機3が格子状に形成され、その交 点にトランジスタを形成したいわゆるアクティブ マトリクス芸板となる。なおソース裸及びゲート 電應配線は遮光性を有する導電性物質(Ta,Mo, W, Ti, Alといつた金属もしくはそれらに Si を含む金髯さらには不純物により抵抗を下げた Si等)にてればさらに効果がある。このアクテ イプマトリクス募板上に層間絶録膜を形成し所定 の位置に開口を形成し、ITO(Indium - Tin -Oxide)等の透明導置膜により画素電極4を形成 **する。このとき各面素電極間の絶縁のだめのスペ** ースSはゲート電低配線(タイミング線2)及び ソース模(データ線3)上に形成する。この後必 喪に応じてDC 成分を除去する絶縁膜を形成する。

以上の基板を液晶パネルのパネル組立てで行われる通常の工程に従つて、配向処理を行い、対向 基板として透明導電膜による電極形成した絶縁落 かつ各画素気後間の分離のための画素電板の間隙 は平面的に見てタイミング輸上あるいはデータ線 上もしくはその両方の上に形成されていることを 特徴とする。

## 〔作用〕

本発明の上記の権成によれば、タイミング緩やデータ線との分離のために平而的な間隙を必要とせず、タイミング緩やデータ線の配網部とトランジスタの素子領域以外は全て画素有効領域となる。 さらにまた配線からの常界の影響は、画素電板の分離を配線上で行うことで常界の横への拡がりをおさえることが出来る。

## 〔寒施例〕

第1 図は本発明の実施例における液晶パネルの アクテイプマトリクス基板の主要平面図と主要断 面図を示す。

絶衆基板上にSi薄膜1を所定の形状にした後、 グート絶縁膜、ゲート電極配線を行う。ゲート電 値をマスクとしてイオン注入によりソース・ドレ イン形成を行つた後、層間絶縁膜形成し所定の位

板(場合によつてはカラーフィルタを形成した基板)を配向処理して、液晶を對入して液晶パネルとなす。

#### 〔発明の効果〕

以上述べたように本発明によれば、液晶パネル の性能を大巾に向上できる。年1図及び第2図を 比較して見れば、従来の構造では第2回のように 画素気痕の隙間16から光がもれるためコントラ ストは大巾に低下する。第2図の場合1978の もれ光がある。これを防ぐため対向等板に隙間 16に相当する部分に連光すると透過率は41.5 多となる。この構造の場合、ゲート棋やソース棋 の影響で画業電豚の周辺の液晶が制御出来なくな りコントラストの低下毎画質の劣下の原因とたる、 また対向基板とアクティブマトリクス基板との位 賃合せを考慮すると第2図の破級領域まで遮光を 必要とする。このため液晶パネルの透過率は28 7 豸と大巾に低下する。一方本発明の構造によれ ば第1図の例の場合 6 1.7 %の透過客を有ししか もアクティブマトリクス基板のデータ線及びゲー

以上のように本発明により液晶パネルの透過率 を大巾に改替出来るとともにもれ光を防ぐことが 出来コントラスト比をはじめ液晶パネルの性能を 大巾に改善出来る。

### 4 図面の簡単な説明

第1図は本発明による液晶パネルのアクテイプマトリクス基板の一実施例を示す主要平面図。

第2図は従来の液晶パネルのアクティブマトリ

クス基板の主要平面図。

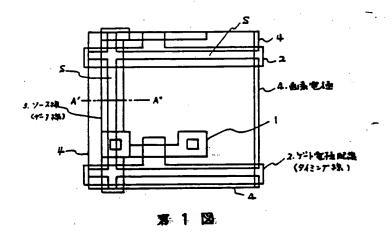
第 3 図は従来の液晶パネルのアクティブマトリクスの一例を示す主要断面図。

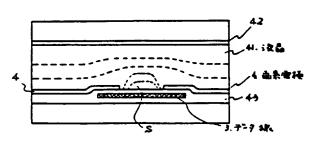
第4回は本発明の構造によるデータ線の電界への影響を示す断面図。

3,13 ……データ線、 2,12 …タイミング線 4,14 ……面景電極

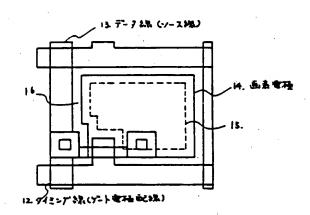
以上

出順人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 最 上 務 他1名

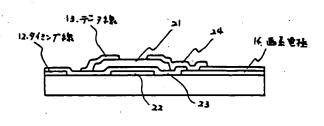




第 4 図



第 2 図



第 3 図

# THIS PAGE BLANK (USPTO)